

Т. П. Цепляєва

Костюк Геннадій Ігорович



КОСТЮК Геннадій Ігорович (18. 03. 1942, м. Омськ, РФ) – фахівець у галузі авіаційної технології та механіки. Доктор технічних наук (1984), професор (1986). Закін. Харків. авіац. інститут (1970), де відтоді й працює (нині Нац. аерокосміч. університет «Харків. авіац. інститут»): від 1986 – завідувач кафедри робототехніки. Розробляє наук.-тех. основи комбінов. технологій, отримання наноструктур, нанопокриттів, плазмово-іонних покриттів. Співавтор «Російсько-українського термінологічного словника з робототехніки» (Х., 1995).

Основні праці

Физические основы стойкости электродов плазменных ускорителей и технологических плазменных устройств: Учеб. пособ. Х., 1986 (співавт.); Физико-технические основы напыления покрытий, ионной имплантации, ионного легирования, лазерной обработки и упрочнения, комбинированных технологий. К., 2002; Эффективный режущий инструмент с покрытием и упрочненным слоем: Справоч. Х., 2003; Физико-технические основы роботизированного производства: Учеб. пособ. Х., 2006; The effective cuying tools having the coating and hardened layere. Kharkov, 2007; Научные основы создания современных технологий: Учеб. пособ. Х., 2008.

Бібліографічний опис:

Костюк Геннадій Ігорович / Т. П. Цепляєва // Енциклопедія Сучасної України
[Електронний ресурс] / Редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН
України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Режим
доступу: <https://esu.com.ua/article-6130>

2001-2024 © Ця енциклопедична стаття захищена авторським правом згідно з чинним законодавством України
([докладніше](#)).